

2026年度日本マイクログラビティ応用学会 学会賞 公募要領

日本マイクログラビティ応用学会では、30周年を迎えた2013年度に、微小重力利用の研究分野の進展と活性化にご貢献された個人を顕彰するため、「日本マイクログラビティ応用学会 学会賞」を設けました。本年度も以下の要領にて募集いたしますので、ご推薦をお願いします。

2026年4月17日
日本マイクログラビティ応用学会会長 渡邊 匡人

1. 対象となる業績

日本のマイクログラビティ応用分野の発展に貢献した個人ならびに当該分野の第一線において顕著な活躍をしている個人の永年の功績。

2. 表彰の方法と時期

申し込み書類を理事会にて審査の上、2026年11月30～12月4日のAMS2026・JASMAC-38において、賞状と副賞の贈与をもって行います。また、授賞内容ならびに表彰者名等はHPにて発表いたします。

3. 募集の方法

公募によるものとし、推薦のみといたします。

4. 提出書類

下記、①②申請書類一式をPDFファイルにて、e-mail添付やファイル転送などを用いて事務局までお送りください

- ① 学会賞申請書（別紙）に必要事項を記載
- ② 代表的論文に関する別刷り

5. 提出締切り日と審査日程

2026年5月30日（土）を申込みの締切りといたします。応募を受けて、理事会にて審査し、決定致します。

6. 提出先および問い合わせ先

日本マイクログラビティ応用学会事務局 担当：田尻 麻奈
〒350-1317 埼玉県狭山市水野 1248-9
e-mail: office@jasma-jp.com（メールアドレスが変わりました）
tel/fax: 04-2959-9143